光的干涉

杨氏双孔干涉

杨氏双孔干涉强度分布公式

$$I(x,y) = I_0[1+\cos(krac{d}{D}x)]$$

其中, k 是波矢大小, d 是双孔间距, D 是双孔到屏幕的距离

杨氏双孔干涉干涉条纹间距公式

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

其中, Δx 是条纹间距, λ 是光波长,D 是双孔到屏幕距离,d 是双孔间距

杨氏双孔干涉点源位移导致条纹移动

$$\delta x = rac{D}{R} x_0$$

其中, δx 是零级条纹的位移,D 是双孔到接收面的距离,R 是源面到双孔的距离, x_0 是点源相对中心轴的位移

两个分离点源照明时的部分相干场

$$egin{align} I(x,y) &= 2I_0[1+\cosrac{arphi_0}{2}\cdot\cos(2\pi fx+rac{arphi_0}{2})] \ & arphi_0 &= 2\pi f_0 x_0, \ \ f_0 &= rac{d}{R\lambda} \ \end{aligned}$$

衬比度:

$$\gamma = |\cosrac{arphi_0}{2}|, \ \ arphi_0 = 2\pi f_0 x_0$$

线光源照明时的部分相干场

$$I(x,y) = I_0 igg(1 + rac{\sin \pi f_0 b}{\pi f_0 b} \cdot \cos(2\pi f x) igg)$$

衬比度:

$$\gamma = \left| rac{\sin \pi f_0 b}{\pi f_0 b}
ight|, \ \ f_0 = rac{d}{R \lambda}$$

其中,b 是线光源的宽度,R 是源面到双孔面的距离,d 是双孔间距, λ 是单色线光源的波长

光源极限宽度或双孔极限间隔

光源极限宽度,记为 b_0 ,定义为使得衬比度 γ 第一次降为 0 时 b 的取值。

注意到,杨氏双孔模型中,若采用线光源照明,有:

$$\gamma = \left| \frac{\sin \pi f_0 b}{\pi f_0 b} \right|, \ f_0 = \frac{d}{R \lambda}$$
$$= \left| \frac{\sin(\frac{\pi}{R \lambda} \cdot b d)}{\frac{\pi}{R \lambda} \cdot b d} \right|$$

让线光源宽度 b 改变,而保持其他量不变,则由光源极限宽度的定义,有:

$$\frac{\pi}{R\lambda} \cdot b_0 d = \pi \Longrightarrow b_0 = \frac{R\lambda}{d}$$

$$b_0 = \frac{R\lambda}{d}$$

双孔极限间隔,记为 d_0 ,定义为使得衬比度 γ 第一次降为 0 时 d 的取值。

让双孔间隔 d 改变,而保持其他量不变,则由双孔极限间隔的定义,有:

$$\frac{\pi}{R\lambda} \cdot bd_0 = \pi \Longrightarrow d_0 = \frac{R\lambda}{b}$$

$$d_0 = \frac{R\lambda}{b}$$

三种光源的光源极限宽度

$$b_0 = K \frac{R\lambda}{d}$$

线光源, K = 1.0

环状光源,K = 0.78

圆盘光源,K=1.2

任何形状的面光源均可被压缩为沿x轴的一个等效线光源,相应地,等效线光源有一个非均匀的亮度分布 $B(x_0)$

光场的空间相干性

光场的空间相干性是指,在非相干扩展光源照明空间中,横向两点光扰动之间一般是部分相干的,或者说,这两个光扰动相位随机量之间是部分相关的,部分相干程度由观测平面上干涉场的衬比度 γ 来反映。

空间相干性反比公式——相干孔径角和相干面积

上面给出了当光源宽度 b 给定时,双孔的极限间隔:

$$d_0 = rac{R\lambda}{b}$$

其中, R 是源面到双孔面的间距, λ 是光波长

上式可改写为:

$$b \cdot \frac{d_0}{R} = \lambda$$

注意到,当 $R\gg d_0$ 时,有:

$$rac{d_0}{R}pprox \Delta heta_0$$

其中, $\Delta heta_0$ 是双孔对**线光源**中心张开的孔径角,称为**相干孔径角**,于是进一步有:

$$b \cdot \Delta \theta_0 pprox \lambda$$

上式就是空间相干性反比公式。

 $\Delta \theta_0$ 的物理意义是,若两点源 S_1, S_2 对线光源中心的实际张角 $\Delta \theta \approx \Delta \theta_0$,则这两个点源几乎非相干;若 $\Delta \theta < \Delta \theta_0$,则 $\gamma > 0$,两点源部分相干;比值 $\Delta \theta / \Delta \theta_0$ 越小,两点源的相干程度越高。

前面给出了杨氏双孔干涉在线光源照明时的衬比度公式:

$$\gamma = \left| rac{\sin(rac{\pi}{R\lambda} \cdot bd)}{rac{\pi}{R\lambda} \cdot bd}
ight|$$

也给出了空间相干性反比公式:

$$b \cdot \Delta \theta_0 pprox \lambda \Longrightarrow rac{b}{\lambda} pprox rac{1}{\Delta heta_0}$$

而双孔对线光源中心的实际张角 $\Delta heta$ 可近似为:

$$\Delta heta pprox rac{d}{R}$$

于是杨氏双孔干涉在线光源照明时的衬比度可改写为关于 $\Delta \theta/\Delta \theta_0$ 的函数:

$$\gamma(rac{\Delta heta}{\Delta heta_0}) = \left|rac{\sin \pi rac{\Delta heta}{\Delta heta_0}}{\pi rac{\Delta heta}{\Delta heta_0}}
ight|$$

若面光源在相互垂直的两个方向上均有宽度 b,则空间相干范围应该是一个由 $\Delta \theta_0$ 旋转而成的立体角 $\Delta \Omega_0$,与光源距离 R 处的相应面积 ΔS_0 称为相干面积。在相干面积之内的两个点源之间是部分相干的。

在球面上 $\theta \sim \theta + \mathrm{d}\theta, \varphi \sim \varphi + \mathrm{d}\varphi$ 范围内的立体角微元为

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{R\mathrm{d}\theta \cdot R\sin\theta\mathrm{d}\varphi}{R^2} = \sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$$

建立球坐标, 使得 z 轴穿过相干面积的中心, 积分得:

$$\begin{split} \Delta\Omega_0 &= \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\Delta\theta_0/2} \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi \\ &= 2\pi (1-\cos\frac{\Delta\theta_0}{2}) \\ &= 4\pi \sin^2\frac{\Delta\theta_0}{4} \\ &\approx 4\pi (\frac{\Delta\theta_0}{4})^2 \\ &= \frac{\pi}{4} (\Delta\theta_0)^2 \end{split}$$

于是相干面积为:

$$\Delta S_0 pprox R^2 \Delta \Omega_0 \ pprox rac{\pi}{4} (R \Delta heta_0)^2$$

利用空间相干性反比公式 $b\cdot\Delta heta_0pprox\lambda$ 以及极限间隔 $d_0=rac{R\lambda}{h}$ 得到:

$$\Delta S_0 pprox rac{\pi}{4} (R\Delta heta_0)^2 \ pprox rac{\pi}{4} (rac{R\lambda}{b})^2 \ pprox rac{\pi}{4} d_0^2$$

其中, d_0 是光源宽度 b 对应的 S_1, S_2 极限间隔。

光场的时间相干性

非单色性对干涉衬比度的影响

光谱双线结构导致衬比度周期性变化

$$\gamma = \left|\cos(rac{\Delta k}{2}\cdot\Delta L)
ight|$$

干涉场中衬比度随光程差作周期性变化, 半周期为:

$$\Delta L_0 = rac{\pi}{\Delta k} pprox rac{ar{\lambda}^2}{2\Delta \lambda}$$

准单色线宽导致衬比度 $\gamma(\Delta L)$ 下降

采用方垒形谱函数,可以得到:

$$\gamma(\Delta L) = \left| rac{\sin(rac{\Delta k}{2}\Delta L)}{rac{\Delta k}{2}\Delta L}
ight|$$

最大光程差 ΔL_M

最大光程差,记为 ΔL_M ,定义为使得 γ 第一次等于 0 的光程差 ΔL 的取值

$$rac{\Delta k}{2}\Delta L_M=\pi\Longrightarrow L_M=rac{2\pi}{\Delta k}$$

借助公式 $\frac{\Delta \lambda}{\lambda} \approx \frac{\Delta k}{k}$, 也可将上式写为:

$$\Delta L_M = rac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

上面两式可写成反比形式:

$$\Delta L_M \cdot \Delta k = 2\pi, \ \ \Delta L_M \cdot rac{\Delta \lambda}{\lambda} = \lambda$$

利用最大光程差 ΔL_M ,可将衬比度函数改写为:

$$\gamma(\Delta L) = \left| rac{\sin(\pi rac{\Delta L}{\Delta L_M})}{\pi rac{\Delta L}{\Delta L_M}}
ight|$$

时间相干性的突出表现——长程差干涉

可以证明,由谱线宽度 $\Delta\lambda$ 决定的最大光程差 ΔL_M 与由波列长度 L_0 决定的最大光程差 $\Delta L_M'$ 是一致的。

时间相干性反比公式

$$L_0 \cdot rac{\Delta \lambda}{\lambda} pprox \lambda$$

利用 $\Delta \nu / \nu \approx \Delta \lambda / \lambda$, 可将上式改写为:

$$\tau_0 \cdot \Delta \nu \approx 1$$

其中, τ_0 是相干时间。

两种典型薄膜干涉

等倾干涉

膜层厚度均匀、点光源照明条件下**无穷远处的干涉场**(借助透镜来实现)

表观光程差公式

$$\Delta L_0(P) = 2nh\cos i$$

其中, n 是薄膜折射率, h 是薄膜厚度, i 是入射角

表观光程差唯一地确定于倾角i,于是等倾角的场点轨迹就是条纹形状。等倾干涉的干涉条纹是一系列**圆环**。

等倾干涉条纹的性质

- (1) 扩展光源有利于观察等倾干涉条纹
- (2) 等倾干涉条纹为一系列圆环
- (3) 中心处的级次最高 (中心, i=0, 表观光程差最大, 级次最高), 外围的级次逐渐降低。
- (4) 中心条纹稀疏,外围条纹密集
- (5) 膜厚度改变半个波长时,从中心冒出或缩进一个条纹。

考虑中心条纹, $i=0,\cos i=1$, 假设原来薄膜厚度为 h 时中心处是亮条纹/暗条纹, 有:

$$\frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2nh = \Delta \varphi_0$$

当薄膜厚度从 h 增加到 $h + \Delta h$ 时 ($\Delta h > 0$) 恰好冒出一个亮条纹/暗条纹, 有:

$$rac{2\pi}{\lambda_0}\cdot 2n(h+\Delta h)=\Delta arphi_0+2\pi$$

作差得:

$$\frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2n\Delta h = 2\pi$$

得到:

$$\Delta h = \frac{\lambda_0}{2n} = \frac{\lambda}{2}$$

其中, λ 是介质中的波长

根据冒出的条纹数,可以测定长度的微小变化。

等厚干涉

定域在薄膜表面上的干涉条纹

厚度相同的地方,是同一级亮条纹,故称等厚干涉。